### 2025 年度シラバス

| 科目分類/Subject Categories |                                 |                    |                           |  |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|--|
| 学部等/Faculty             | /大学院工芸科学研究科(博士後期課程):            | 今年度開講/Availability | /有:/Available             |  |
|                         | /Graduate School of Science and |                    |                           |  |
|                         | Technology (Doctoral Programs)  |                    |                           |  |
| 学域等/Field               | /設計工学域 : /Academic Field of     | 年次/Year            | /1~3年次:/1st through 3rd   |  |
|                         | Engineering Design              |                    | Year                      |  |
| 課程等/Program             | /電子システム工学専攻 : /Doctoral         | 学期/Semester        | /第 4 クォータ:/Fourth quarter |  |
|                         | Program of Electronics          |                    |                           |  |
| 分類/Category             | /授業科目:/Courses                  | 曜日時限/Day & Period  | /木 4 : /Thu.4             |  |

| 科目情報/Course Information |                                    |             |                    |                       |  |
|-------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|--|
| 時間割番号                   | 82214401                           |             |                    |                       |  |
| /Timetable Number       |                                    |             |                    |                       |  |
| 科目番号                    | 82260014                           |             |                    |                       |  |
| /Course Number          |                                    |             |                    |                       |  |
| 単位数/Credits             | 1                                  |             |                    |                       |  |
| 授業形態                    | 講義:Lecture                         |             |                    |                       |  |
| /Course Type            |                                    |             |                    |                       |  |
| クラス/Class               |                                    |             |                    |                       |  |
| 授業科目名                   | 光材料工学:Optical Material Engineering |             |                    |                       |  |
| /Course Title           |                                    |             |                    |                       |  |
| 担当教員名                   | /山下 兼一:YAMASHITA Kenichi           |             |                    |                       |  |
| / Instructor(s)         |                                    |             |                    |                       |  |
| その他/Other               | インターンシップ実施科                        | 国際科学技術コース提供 | 共 PBL 実施科目 Project | DX 活用科目               |  |
|                         | 目 Internship                       | 科目IGP       | Based Learning     | ICT Usage in Learning |  |
|                         |                                    | 0           |                    |                       |  |
|                         | 実務経験のある教員によ                        |             |                    |                       |  |
|                         | る科目                                |             |                    |                       |  |
|                         | Practical Teacher                  |             |                    |                       |  |
| 科目ナンバリング                | D_EL7212                           |             |                    |                       |  |
| /Numbering Code         |                                    |             |                    |                       |  |

## 授業の目的・概要 Objectives and Outline of the Course

- 日 今日の光エレクトロニクスは様々な機能性を持った各種デバイスにより成り立っている。これらのデバイスをより深く理解する ためには、それらのデバイスを構成している材料系の基礎物性を知ることが不可欠である。本講義では指定されたある特定の材料系の光物性とデバイス応用技術をより深く理解し、新しい光機能デバイス創出する能力を養うことを目的とする。
- The current optoelectronic technologies are constructed with various faunctional devices. To understnad the roles and operation mechanisms of these devices, one needs to know basic properties of optoeletronic marerials used in the devices. In this lecture the students will aim that they can have some ideas for making novel optical functional devices. The objectives for this aim is the understanding of basic photopysics of a certain material they are interested in and technologies for device appilcation of them.

# 学習の到達目標 Learning Objectives日 光半導体などの発光・受光材料の基礎物性を深く理解する<br/>光半導体を利用したデバイス技術の最先端を理解する英 Deep understanding of fundamental properties of light-emitting and light-absorbing materials<br/>Understanding of state-of-the-art of device technology using optical semiconductors

| 学習目標の達成度の評価基準 / Fulfillment of Course Goals (JABEE 関連科目のみ) |  |  |  |
|--|--|--|--|
| 日  |  |  |  |
| 英  |  |  |  |

| 授業  | 計画項 | 恒 Course Plan               |  |
|-----|-----|-----------------------------|--|
| No. |     | 項目 Topics                   | 内容 Content   |
| 1   | B   | 導入                          | 本講義の説明、進め方に関するミーティング   |
|     | 英   | Introduction                | Introductory talk for this lecture including recent topics on optoeletronic and photonic |
|     |     |                             | materials. The students will discuss with the lecturere on their own topics which will   |
|     |     |                             | be studied in this lecture cource deeply.  |
| 2   | В   | フォトニクス材料の基礎物性               | ローレンツモデル、誘電関数の評価手法、発光ダイナミクスの評価手法、など  |
|     |     | (1)                         |  |
|     | 英   | Properties of photonic      | e.g. Lorentz model, evaluation method of dielectric functions, evaluation method of      |
|     |     | materials (I)               | emission dynamics  |
| 3   | 日   | フォトニクス材料の基礎物性               | 指定された特定の材料系における基礎光物性に関する文献調査   |
|     |     | (2)                         |  |
|     | 英   | Properties of photonic      | Investigation of recent literatures on basic photopysics of certain material systems     |
|     |     | materials (II)              | which will be deciced through a discussion with lecturer                                 |
| 4   | 日   | フォトニクス材料の基礎物性               | 指定された特定の材料系における基礎光物性に関する調査報告、ディスカッション  |
|     |     | (3)                         |  |
|     | 英   | Properties of photonic      | Presentation and discussion of the literature investigation                              |
|     |     | materials (III)             |  |
| 5   | 日   | フォトニクス材料のデバイス               | 有機 EL、太陽電池などを中心とした素子作製技術、素子評価技術、信頼性試験技術、な  |
|     |     | 応用 (1)                      | ك <sup>*</sup>   |
|     | 英   | Application technologies of | Application technologies of photonic materials (I)                                       |
|     |     | photonic materials (I)      |  |
| 6   | 日   | フォトニクス材料のデバイス               | 指定された特定の材料系のデバイス応用に関する文献調査   |
|     |     | 応用(2)                       |  |
|     | 英   | Application technologies of | Investigation of recent literatures on device application technologies of certain        |
|     |     | photonic materials (II)     | material systems which will be deciced through a discussion with lecturer                |
| 7   | 日   | フォトニクス材料のデバイス               | 指定された特定の材料系のデバイス応用に関する調査報告、ディスカッション  |
|     |     | 応用(3)                       |  |
|     | 英   | Application technologies of | Presentation and discussion of the literature investigation                              |
|     |     | photonic materials (III)    |  |
| 8   | 日   | 総合演習<br>                    | 最近のトピックスを取り上げての教員とのディスカッション  |
|     | 英   | General exercise            | Free discussion on the recent topics of material science                                 |
| 9   | 日   |                             |  |
|     | 英   |                             |  |
| 10  | 日   |                             |  |
|     | 英   |                             |  |
| 11  | 日   |                             |  |
|     | 英   |                             |  |
| 12  | 日   |                             |  |
|     | 英   |                             |  |
| 13  | 日   |                             |  |
|     | 英   |                             |  |
| 14  | 日   |                             |  |
|     | 英   |                             |  |
| 15  | 日   |                             |  |
|     | 英   |                             |  |

| 履修 | S条件 Prerequisite(s) |
|----|---------------------|
| 日  |                     |
| 英  |                     |

| 授業時間外学習(予習·復習等)                             | Ī |
|---|---|
| Required study time, Preparation and review |   |

- 日 受講にあたっては担当教員および指導教員と協議のうえ履修すること。
- 英 Students should consult with the lecturer and their supervisor before taking this class.

# 教科書/参考書 Textbooks/Reference Books

- 日 特に指定しない
- 英 Students will be advised from the lecturer to have appropriate references.

### 成績評価の方法及び基準 Grading Policy

- 日 文献調査、プレゼンテーション、ディスカッションの内容などを総合的に評価する。60 点を合格点とする。
- 英 The students will be comprehensively marked through literatue investigations, presentation and discussions. A score of 60 is considered a passing score.

## 留意事項等 Point to consider

- 日 履修にあたっては、事前に担当教員に連絡すること。
- 英 Students who hope to attend this course should contact the lecturer in advance.